

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第5252592号
(P5252592)

(45) 発行日 平成25年7月31日 (2013. 7. 31)

(24) 登録日 平成25年4月26日 (2013. 4. 26)

(51) Int. Cl. F I
H O 1 R 4/02 (2006.01) H O 1 R 4/02 Z

請求項の数 1 外国語出願 (全 11 頁)

(21) 出願番号	特願2010-140738 (P2010-140738)	(73) 特許権者	500373758
(22) 出願日	平成22年6月21日 (2010. 6. 21)		シーゲイト テクノロジー エルエルシー
(65) 公開番号	特開2011-9216 (P2011-9216A)		アメリカ合衆国、95014 カリフォル
(43) 公開日	平成23年1月13日 (2011. 1. 13)		ニア州、クパチーノ、サウス・デ・アンザ
審査請求日	平成23年2月15日 (2011. 2. 15)		・ブルーバード、10200
(31) 優先権主張番号	12/489, 176	(74) 代理人	100064746
(32) 優先日	平成21年6月22日 (2009. 6. 22)		弁理士 深見 久郎
(33) 優先権主張国	米国 (US)	(74) 代理人	100085132
前置審査			弁理士 森田 俊雄
		(74) 代理人	100083703
			弁理士 仲村 義平
		(74) 代理人	100096781
			弁理士 堀井 豊
		(74) 代理人	100111246
			弁理士 荒川 伸夫

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 スライダ

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

スライダ本体と、

前記スライダ本体上に位置決めされ、かつはんだ流を方向付けるための窪んだ溝を有する結合面を含む第1の結合パッドとを備え、

前記第1の結合パッドに隣接して前記スライダ本体上に位置決めされた第2の結合パッドをさらに備え、

前記窪んだ溝は、はんだ流を前記第2の結合パッドから離れる方に方向付ける、スライダ。

【発明の詳細な説明】

【背景技術】

【0001】

背景

HDDは、典型的に1つ以上のディスクを含む。スライダによって保持される伝達ヘッドを用いて、ディスク上のデータトラックに対して読出および書込が行なわれる。スライダは、アクチュエータアームおよびサスペンションアセンブリを含むアームアセンブリによって保持され、別個のジンバル構造を含むか、またはジンバルを一体形成することができる。スライダは典型的に、熱相互接続 (TIC) 処理によってサスペンションアセンブリ上のサスペンション結合パッドに接続されたスライダ結合パッドを含む。TIC処理において、スライダ結合パッドとサスペンション結合パッドとの間に溶融はんだが塗布され

、続いて冷却され、接続部を構成する。

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0002】

HDDの出現以来、スライダの形状因子（寸法および形状）が着実に減少してきた。スライダへの追加的な電気接続のために、結合パッドの数を増加させる傾向もある。したがって、結合パッドの寸法および結合パッド間の空間も減少している。これらの寸法が小さくなるにつれて、はんだがある結合パッド対（1つのスライダパッドおよび対応するサスペンションパッド）から隣接する結合パッド対（別のスライダパッドおよび対応するサスペンションパッド）に不所望に橋絡する可能性が増大している。橋絡の問題を抑制するために、各はんだ接続に使用されるはんだの量を減少させることが可能である。しかし、使用されるはんだの量を減少させると、各はんだ結合の機械的強度が低下するという新たな問題が生じる可能性がある。

10

【課題を解決するための手段】

【0003】

概要

本発明によれば、スライダは、スライダ本体および結合パッドを含む。結合パッドはスライダ本体上に位置決めされ、はんだ流を方向付けるための窪んだ溝を有する結合面を含む。

【0004】

20

別の実施例は、第1の結合パッドを第2の結合パッドに電氣的に接続するための方法を含む。当該方法は、液体はんだを第1の結合パッドおよび第2の結合パッドの間に配置するステップと、第1の結合パッド内の窪んだ溝によってはんだ流を方向付けるステップと、はんだを凝固させて、第1の結合パッドが第2の結合パッドとほぼ垂直に整列するように第1の結合パッドおよび第2の結合パッドの間に結合部を形成するステップとを含む。

【図面の簡単な説明】

【0005】

【図1】例示的なハードディスクドライブHDDシステムの斜視図である。

【図2】本発明のスライダおよびサスペンションアセンブリの斜視図である。

【図3】熱相互接続結合処理における図2のスライダおよびサスペンションアセンブリの側面図である。

30

【図4A】多様な実施例の窪んだ溝を有するスライダパッドを含む図2のスライダの端面図である。

【図4B】多様な実施例の窪んだ溝を有するスライダパッドを含む図2のスライダの端面図である。

【図4C】多様な実施例の窪んだ溝を有するスライダパッドを含む図2のスライダの端面図である。

【図4D】多様な実施例の窪んだ溝を有するスライダパッドを含む図2のスライダの端面図である。

【図4E】多様な実施例の窪んだ溝を有するスライダパッドを含む図2のスライダの端面図である。

40

【図4F】多様な実施例の窪んだ溝を有するスライダパッドを含む図2のスライダの端面図である。

【図4G】多様な実施例の窪んだ溝を有するスライダパッドを含む図2のスライダの端面図である。

【図5】測定距離を示す、図2のスライダの端面図である。

【図6A】窪んだ溝を有する結合パッドを形成するためのステップの概略断面図である。

【図6B】窪んだ溝を有する結合パッドを形成するためのステップの概略断面図である。

【図6C】窪んだ溝を有する結合パッドを形成するためのステップの概略断面図である。

【図6D】窪んだ溝を有する結合パッドを形成するためのステップの概略断面図である。

50

【発明を実施するための形態】

【0006】

詳細な説明

図1は例示的なハードディスクドライブ(HDD)システム20の斜視図であり、軸24を中心に回転するように構成された磁気記憶ディスク22、作動モータ26(たとえばボイスコイルモータ)、アクチュエータアーム28、サスペンションアセンブリ30、および伝達ヘッド(図2に示す)を保持するスライダ32を含む。スライダ32は、サスペンションアセンブリ30によって支持され、ひいてはアクチュエータアーム28によって支持される。作動モータ26は、軸34を中心にアクチュエータアーム28を回転させるように構成され、回転するディスク22の表面を横切って弧を描くようにサスペンション30およびスライダ32を掃引させる。スライダ32は、エアー Cushionによって、ディスク22を横切って「摺動」または「飛行」する。スライダ32によって保持される伝達ヘッドは、ディスク22に対して読出および書込を行なうために、ディスク22の選択された同心データトラック36に対して位置決めすることができる。なお、同時に回転するディスク22のスタックに対して、当該スタックの各ディスク22の上面および下面における読出および書込のために、追加的なアクチュエータアーム28と、サスペンションアセンブリ30と、伝達ヘッドを保持するスライダ32とを設けることができる。

10

【0007】

図2は、サスペンションアセンブリ30に接続されたスライダ32の斜視図である。スライダ32は、後縁42の反対側の前縁40と、サスペンション対面表面46の反対側の空気軸受面44とを含む。伝達ヘッド48は、後縁42付近の空気軸受面44上に位置決めされる。スライダパッド50A~50Fは、サスペンション対面表面46付近の後縁42上に位置決めされたはんだ結合パッドである。サスペンションアセンブリ30はサスペンションパッド52A~52Fを含み、これらはスライダ32の後縁42付近のサスペンション搭載面54上に位置決めされたはんだ結合パッドである。スライダパッド50A~50Fは、サスペンションパッド52A~52Fとそれぞれ整列され、かつほぼ垂直である。前縁42も、サスペンション搭載面54にほぼ垂直である。スライダパッド50A~50Fは、形状、寸法および方位が互いにほぼ同様であるが、前縁42上の位置が互いに異なる。同様に、サスペンションパッド52A~52Fは、形状、寸法および方位が互いにほぼ同様であるが、サスペンション搭載面54上の位置が互いに異なる。

20

30

【0008】

スライダパッド50Aは、サスペンション搭載面54に最も近く位置決めされた第1のエッジ56Aと、反対側の空気軸受面44に最も近く位置決めされた第2のエッジ58Aとを有する。スライダパッド50Aは、結合面62A上に窪んだ溝60Aを有する。窪んだ溝60Aは、一端が幅広く他端が幅狭い涙滴形状を有する。したがって、窪んだ溝60Aのより大きな部分は、第2のエッジ58Aよりも第1のエッジ56Aに近い。スライダパッド50B~50Fは、同様の窪んだ溝60B~60Fをそれぞれ有する(スライダパッド50D~50Fについては図4Cに示す)。

【0009】

サスペンションパッド52Aは、スライダパッド50Aに最も近く位置決めされた第1のエッジ64Aと、スライダパッド50Aから離れて位置決めされた第2のエッジ66Aとを有する。サスペンションパッド52Aは、結合面70A上に窪んだ溝68Aを有する。窪んだ溝68Aも、一端が幅広く他端が幅狭い涙滴形状を有する。したがって、窪んだ溝68Aのより大きな部分は、第2のエッジ66Aよりも第1のエッジ64Aに近い。サスペンションパッド52B~52Fは、同様の窪んだ溝68B~68Fをそれぞれ有する(サスペンションパッド52D~52Fについては図示せず)。

40

【0010】

代替的な実施例において、サスペンションパッド52A~52Fは、窪んだ溝68A~68Fを有さない比較的平滑な結合面を有することができる。スライダパッド50A~50Fは、窪んだ溝60A~60Fをそのまま有する。別の代替的な実施例において、スラ

50

イダパッド 5 0 A ~ 5 0 F は比較的平滑であり、サスペンションパッド 5 2 A ~ 5 2 F だけが窪んだ溝 6 8 A ~ 6 8 F を有し得る。さらに他の実施例では、スライダパッド 5 0 A ~ 5 0 F およびサスペンションパッド 5 2 A ~ 5 2 F は、少なくとも 1 つのスライダまたはサスペンションパッドが少なくとも 1 つの窪んだ溝を有する限り、平滑面および窪んだ溝のいずれの組合せも有し得る。

【 0 0 1 1 】

はんだ継手 7 2 D ~ 7 0 F は、スライダパッド 5 0 D ~ 5 0 F をサスペンションパッド 5 2 D ~ 5 2 F にそれぞれ接続する。スライダパッド 5 0 A ~ 5 0 C をサスペンションパッド 5 2 A ~ 5 2 C にそれぞれ接続するはんだ継手は、窪んだ溝 6 0 A ~ 6 0 C および 6 8 A ~ 6 8 C をよりよく例示するため、図 2 では省略されている。しかし、すべてのパッド対が、それぞれの窪んだ溝によって成形されるはんだ接続部を有する。たとえば、スライダパッド 5 0 E は、はんだ継手 7 2 E の大きく幅広い部分を第 1 のエッジ 5 6 E 付近に位置決めし、はんだ継手 7 2 E の小さく幅狭い部分を第 2 のエッジ 5 8 E 付近に位置決める、涙滴形状の窪んだ溝 6 0 E (図 4 E に示す) を有する。はんだ継手 7 2 E が固体であるときには、窪んだ溝 6 0 E に延在する。はんだ継手 7 2 E が溶融すると、窪んだ溝 6 0 E は、はんだ流を窪んだ溝 6 0 E によって規定される経路に沿って方向付ける。涙滴形状の窪んだ溝 6 0 E の狭い部分にはんだが流れると、窪んだ溝 6 0 E は、第 2 のエッジ 5 8 E の方に、かつ近傍のスライダパッド 5 0 D および 5 0 F から離れる方にはんだ流を方向付ける。窪んだ溝 6 0 E の最も大きくかつ最も幅広い部分は第 1 のエッジ 5 6 E 付近にあるため、第 1 のエッジ 5 6 E 付近の窪んだ溝 6 0 E にはより多くの量のはんだが流れ込む。したがって、はんだ継手 7 2 E は細長いが、そのはんだの大部分は第 1 のエッジ 5 6 E 付近にある。はんだ流を移動させるための力は、表面張力、毛管作用、および熱相互接続 (T I C) 結合処理に由来する。

【 0 0 1 2 】

図 3 は、T I C 結合処理におけるスライダ 3 2 およびサスペンションアセンブリ 3 0 の側面図である。1 回の T I C 処理において、レーザ 8 0 の光線 8 4 がはんだボール 8 2 を加熱し、溶融させる。毛管ノズル 8 6 が窒素によって加圧され、矢印 A 1 によって示されるように、溶融したはんだボール 8 2 をスライダパッド 5 0 A とサスペンションパッド 5 2 A との間の隅角部の方に前進させる。溶融したはんだボール 8 2 は、およそ 4 5 ° の角度でスライダパッド 5 0 A およびサスペンションパッド 5 2 A の各々に当たり、矢印 A 2 および A 3 によって例示されるような方向に跳ね返る (キックバックとも称する) 。跳ね返ったはんだボール 8 2 の流れは押し返され、窪んだ溝 6 0 A および 6 8 A (図 2 に示す) によって規定される流路に沿って方向付けられる。他の実施例において、はんだボール 8 2 は、約 3 5 ° ~ 約 5 5 ° の間の仮想的にいずれかの角度でスライダパッド 5 0 A およびサスペンションパッド 5 2 A に当たり得る。窪んだ溝 6 0 A および 6 8 A が図 2 に例示したものとは異なるパターンを有する場合、スライダパッド 5 0 A およびサスペンションパッド 5 2 A に沿って、異なる態様ではんだ流を方向付けることができる。

【 0 0 1 3 】

図 4 A は、一実施例の窪んだ溝 1 6 0 A ~ 1 6 0 E を有するスライダパッド 5 0 A ~ 5 0 E を含むスライダ 3 2 の後縁 4 2 の端面図である。第 1 のセンターライン軸 C_{L1} は、空気軸受面 4 4 、第 1 のエッジ 5 6 A 、および第 2 のエッジ 5 8 A の各々とほぼ平行である。サスペンションアセンブリ 3 0 (図 2 に示す) 上に搭載されると、第 1 のセンターライン軸 C_{L1} は、サスペンションパッド 5 2 A ~ 5 2 F (図 2 に示す) にもほぼ平行である。第 1 のセンターライン軸 C_{L1} は、スライダパッド 5 0 A を、サスペンションパッド 5 2 A 付近の近位半分と、第 1 のサスペンションパッド 5 2 A から離れた遠位半分とに分割する。第 2 のセンターライン軸 C_{L2} は、第 1 のセンターライン軸 C_{L1} とほぼ垂直である。

【 0 0 1 4 】

窪んだ溝 1 6 0 A は、ダイヤモンド形状を有する。ダイヤモンド形状は本質的に、第 1 および第 2 のセンターライン軸 C_{L1} および C_{L2} に沿って辺が交差する 3 つの同心の菱形の形状である。ダイヤモンド形状は、第 1 および第 2 のセンターライン軸 C_{L1} および C_{L2} の

各々に関してほぼ対称である。ダイヤモンド形状は、スライダパッド50Aのエッジ付近にはんだ流を方向付けるが、これらのエッジを越えて隣接するスライダパッド50Bには方向付けない。ダイヤモンド形状は、より多くの量のはんだをスライダパッド50Aの中央に方向付ける傾向がある。

【0015】

図4Bは、別の実施例の窪んだ溝260A~260Eを有するスライダパッド50A~50Eを含むスライダ32の後縁42の端面図である。窪んだ溝260A~260Eは、異なる形状パターンを除いて、窪んだ溝160A~160Eと同様である。

【0016】

溝260Aは楕円形状を有する。楕円形状は本質的に、3つの同心の細長い円の形状である。楕円形状は、第1および第2のセンターライン軸 C_{L1} および C_{L2} の各々に関してほぼ対称である。楕円形状は、スライダパッド50Aのエッジ付近にはんだ流を方向付けるが、これらのエッジを越えて隣接するスライダパッド50Bには方向付けない。楕円形状は、図4Aのダイヤモンド形状とよく似て、より多くの量のはんだをスライダパッド50Aの中央に方向付ける傾向がある。しかし、楕円形状は、ダイヤモンド形状よりも、第2のセンターライン軸 C_{L2} に沿って、より幅狭く細長いはんだ継手をもたらし傾向がある。

10

【0017】

図4Cは、別の実施例の窪んだ溝360A~360Eを有するスライダパッド50A~50Eを含むスライダ32の後縁42の端面図である。窪んだ溝360A~360Eは、異なる形状パターンを除いて、窪んだ溝160A~160Eと同様である。

20

【0018】

窪んだ溝360Aは長方形形状を有する。長方形形状は本質的に、3つの同心の細長い長方形の形状である。長方形形状は、第1および第2のセンターライン軸 C_{L1} および C_{L2} の各々に関してほぼ対称である。長方形形状は、スライダパッド50Aのエッジ付近にはんだ流を方向付けるが、これらのエッジを越えて隣接するスライダパッド50Bには方向付けない。長方形は、図4Aのダイヤモンド形状および図4Bの楕円形状とよく似て、より多くの量のはんだをスライダパッド50Aの中央に方向付ける傾向がある。しかし長方形形状は、ダイヤモンド形状または楕円形状よりも、第2のセンターライン軸 C_{L2} に沿って、より細長いはんだ継手をもたらし傾向がある。さらに長方形形状は、はんだ流をスライダパッド50Aの角に方向付けて、結合領域を増大させることもできる。

30

【0019】

図4Dは、別の実施例の窪んだ溝460A~460Eを有するスライダパッド50A~50Eを含むスライダ32の後縁42の端面図である。窪んだ溝460A~460Eは、異なる形状パターンを除いて、窪んだ溝160A~160Eと同様である。

【0020】

窪んだ溝460Aは扇形状を有する。扇形状は本質的に、2つの同心の四辺構造の形状である。扇形状は、第2のセンターライン軸 C_{L2} に関してほぼ対称であるが、第1のセンターライン軸 C_{L1} に関しては非対称である。扇形状は、第1のセンターライン軸 C_{L1} に関して非対称であることを除けば、図4Aのダイヤモンド形状と同様である。扇形状の窪んだ溝460Aのより大きな部分は、第2のエッジ58Aよりも第1のエッジ56Aに近い。これにより、扇形状は、第1のエッジ56Aの方に、したがって搭載されるとサスペンションパッド52A(図2に示す)の方に、より多くの量のはんだ流を方向付ける。対称性によって、およそ等しい量のはんだが第2のセンターライン軸 C_{L2} の両側の窪んだ溝460Aに方向付けられる。別の実施例では、より多くの量のはんだ流を第2のエッジ58Aに方向付けるため、扇形状の窪んだ溝460Aのより大きな部分は、第1のエッジ56Aよりも第2のエッジ58Aの近くにあり得る。

40

【0021】

図4Eは、図2を参照して説明したように、涙滴形状の窪んだ溝60A~60Eを有するスライダパッド50A~50Eを含むスライダ32の後縁42の端面図である。

【0022】

50

涙滴形状は、3つの同心の曲線構造を有する。涙滴形状は、第2のセンターライン軸 C_{L2} に関してほぼ対称であるが、第1のセンターライン軸 C_{L1} に関しては非対称である。涙滴形状は、第1のセンターライン軸 C_{L1} に関して非対称であることを除けば、図4Bの楕円形状と同様である。涙滴形状の窪んだ溝60Aのより大きな部分は、第2のエッジ58Aよりも第1のエッジ56Aに近い。これにより、涙滴形状は、第1のエッジ56Aの方に、したがって搭載されるとサスペンションパッド52A（図2に示す）の方により多くの量のはんだ流を方向付ける。図4Eに例示するように、涙滴形状は、図4Dに例示した凧形状よりも第1のエッジ56A付近により多くの量のはんだを方向付ける。対称性によって、およそ等しい量のはんだが第2のセンターライン軸 C_{L2} の両側の窪んだ溝60Aに方向付けられる。別の実施例では、より多くの量のはんだ流を第2のエッジ58Aに方向付けるため、涙滴形状の窪んだ溝60Aのより大きな部分は、第1のエッジ56Aよりも第2のエッジ58Aの近くにあり得る。

10

【0023】

図4Fは、別の実施例の窪んだ溝560A～560Eを有するスライダパッド50A～50Eを含むスライダ32の後縁42の端面図である。窪んだ溝560A～560Eは、異なる形状パターンを除いて、窪んだ溝160A～160Eと同様である。

【0024】

窪んだ溝560Aは長方形のタンク形状を有する。長方形のタンク形状は、スライダパッド50Aにおける1つの幅広い窪んだ溝である。長方形のタンク形状は、第2のセンターライン軸 C_{L2} に関してほぼ対称であるが、第1のセンターライン軸 C_{L1} に関しては非対称である。長方形のタンク形状は、溝幅と第1のセンターライン軸 C_{L1} に関して非対称であることを除けば、図4Cの長方形形状と同様である。長方形のタンク形状の窪んだ溝560Aのより大きな部分は、第2のエッジ58Aよりも第1のエッジ56Aに近い。スライダパッド50Aの隆起部分562は、第1のエッジ56Aを除くすべての側面で窪んだ溝560Aを包囲する。これにより、長方形のタンク形状は、第1のエッジ56Aの方に、したがって搭載されるとサスペンションパッド52A（図2に示す）の方により多くの量のはんだ流を方向付ける。対称性によって、およそ等しい量のはんだが第2のセンターライン軸 C_{L2} の両側の窪んだ溝560Aに方向付けられる。隆起部分562は、はんだ流を窪んだ溝560Aによって規定される領域に効果的に閉じ込め、スライダパッド50Bなどの隣接するスライダパッドから離れる方にはんだ流を方向付けることができる。したがって長方形のタンク形状は、比較的大量のはんだとの使用に好適である。一実施例において、スライダパッド50Aの隆起部分562は、約5ミクロン幅であり得る。

20

30

【0025】

図4Gは、別の実施例の窪んだ溝660A～660Eを有するスライダパッド50A～50Eを含むスライダ32の後縁42の端面図である。窪んだ溝660A～660Eは、異なる形状パターンを除いて、窪んだ溝160A～160Eと同様である。

【0026】

窪んだ溝660Aは、互いの上に重ね合わせられた（ひげ飾りなしの）文字Y、IおよびMの形状を有し、したがってここでは「YIM」形状と称する。YIM形状は本質的に、2本の対角線溝によって互いに接続された3本の平行な溝の形状である。3本の平行な溝は、第1のセンターライン軸 C_{L1} にほぼ垂直である。2本の対角線溝は、3本の平行な溝に対しておよそ45°の角度であり、互いに対しておよそ90°の角度である。2本の対角線溝は、第2のエッジ58A付近のスライダパッド50Aの角に延在する。3本の平行な溝は、それらの長さに沿って、第1のエッジ56Aおよび第2のエッジ58Aの方にはんだ流を方向付ける。3本の平行な線ははんだ継手を細長くし、はんだ流が近傍のパッドに流れないようにする傾向がある。2本の対角線溝によって、YIM形状の窪んだ溝660Aのより大きな部分が、第1のエッジ56Aよりも第2のエッジ58Aに近い。したがって、窪んだ溝660Aは、第1および第2のエッジ56Aおよび58Aの両方にはんだ流を方向付けるが、第2のエッジ58Aを越えて流れることなくより多くの量のはんだ流を第2のエッジ58Aの方に方向付ける。YIM形状は、比較的大量のはんだとの使用

40

50

に好適である。対称性によって、およそ等しい量のはんだが第2のセンターライン軸 C_{L2} の両側において窪んだ溝 660A に方向付けられる。

【0027】

図4A～図4Gを参照して例示される窪んだ溝は、スライダパッド50A～50F上だけでなくまたはスライダパッド50A～50F上の代わりに、サスペンションパッド52A～52F（図2に示す）上で使用することもできる。しかし窪んだ溝の形状は、図4A～図4Gに例示されるものに厳密に限定される必要はない。代わりに、図4A～図4Gを参照して例示される窪んだ溝を、設計パラメータに応じて変化させることができる。たとえば、スライダパッド50A～50Fは、図4A～図4Eに例示されるよりも少ないまたは多い溝を有することができる。さらに、一実施例の局面を別の実施例の局面と組合せて、特定の目的に好適な窪んだ溝を作製することができる。

10

【0028】

特定の目的のための窪んだ溝形状の選択は、さまざまな要因および設計要件、たとえばスライダパッド50A～50Fおよびサスペンションパッド52A～52Fの寸法、スライダパッド50A～50Fとサスペンションパッド52A～52Fとの間隔、はんだボール82（図3に示す）の寸法、はんだ継手72D～72F（図2に示す）の強度要件、および歩留まり要件（たとえば、製造中に不所望に橋絡し、再加工を必要とするはんだ継手72D～72Fの許容パーセンテージがどのくらいか）に依存することができる。

【0029】

たとえば、スライダパッド50A～50Fおよびサスペンションパッド52A～52Fが比較的小さく、スライダパッド50A～50Fとサスペンションパッド52A～52Fとの間隔が比較的小さい用途においては、はんだ継手72D～72F（図2に示す）の強度を高めるために、はんだボール82について比較的大きい寸法を選択することができる。しかし、比較的大きいはんだボール82を使用することによって、隣接するパッド同士を橋絡する可能性が高くなる。橋絡の可能性を抑制するためには、大量のはんだに好適な窪んだ溝形状（溝360A、560Aまたは660Aなど）を選択して、結合面62Aおよび70A（図2に示す）のより大きな部分上にはんだを広げ、スライダパッド50A～50Fおよびサスペンションパッド52A～52Fの中心にはんだを閉じ込める、または両方行うことができる。

20

【0030】

代替的に、比較的小さいはんだボール82が選択された場合、はんだボール82は、結合面62Aおよび70Aの大部分を覆ってもなお接続を形成するのに十分な量のはんだを含まない可能性がある。このような用途においては、少量のはんだに好適な窪んだ溝形状（60Aまたは460Aなど）を選択して、はんだ流を第1のエッジ56Aおよび64A（図2に示す）付近に方向付けることができる。これにより、小さくてもなお比較的強いはんだ継手のために、スライダパッド50Aとサスペンションパッド52Aとの間の隅角部付近に、はんだ継手72D～72F（図2に示す）が位置決めされる。他の実施例では、他の要因および設計要件によって窪んだ溝形状を誘導することができる。

30

【0031】

図5は、測定距離を示すスライダ32の端面図である。一実施例において、スライダ32の後縁42の幅W1は、約770ミクロンであり得る。スライダパッド50A～50Fの幅W2は、約80ミクロンであり得る。このようなスライダパッド50A～50Fは、約50ミクロンの幅W3で互いに離間させることができ、それでもなお後縁42上に嵌合する。上記のような窪んだ溝を用いると、はんだ継手72D～72F（図2に示す）を橋絡させることなく、幅W3を約40ミクロン、30ミクロン、またはさらに20ミクロンまで減少させることができる。幅W3を減少させることにより、スライダパッド50Aおよび50Fの外側エッジにおける空間が、約95ミクロンの幅W4まで増大する。このような減少によって、スライダ32の幅W1を減少させること、または後縁42上のスライダパッドの数を増加させることが可能となる。スライダパッド50A～50Fの幅W2を約60ミクロンもしくはさらに40ミクロンに減少させて、スライダ32の幅W1をさら

40

50

に減少させるか、または後縁 42 上のスライダパッドの数をさらに増加させることもできる。

【0032】

図 6A ~ 図 6D は、窪んだ溝 60A を有するスライダパッド 50A を製造する方法のためのステップの、図 4E の線 6-6 に沿った概略断面図である。図 6A ~ 図 6C は、さまざまな完成段階における線 6-6 に沿ったスライダパッド 50A の図である。図 6D は、製造が完了したときの、線 6-6 に沿ったスライダパッド 50A を示す。

【0033】

図 6A は、第 1 の製造ステップ中のスライダ 32 の断面図を例示する。スライダ 32 は、スライダ 32 の後縁 42 に位置決めされ、伝達パッド 702 から延在する導電性スタッド 700 を有する。伝達パッド 702 は、伝達ヘッド 48 (図 2 に示す) に電氣的に接続される。スタッド 700 および伝達パッド 702 は、アルミナ層 704 によって包囲される。アルミナ層 704 の表面がスタッド 700 の表面と同一高さとなるように、後縁 42 の表面が平坦化される。

【0034】

図 6B は、第 2 の製造ステップ中のスライダ 32 の断面図を例示する。感光層 706 がスタッド 700 において後縁 42 上にパターンニングされる。感光層 706 は、窪んだ溝 60A (図 2 に示す) のための孔とほぼ同様の形状であるが若干幅広い孔 708 を有する。孔 708 は、スタッド 700 およびアルミナ層 704 の両方の真上に位置決めされる。

【0035】

図 6C は、第 3 の製造ステップ中のスライダ 32 の断面図を例示する。感光層 706 によって後縁 42 に対してイオンミリングを行ない、孔 708 の形状で第 1 の窪んだ溝 710 を製造する。感光層 706 は次いで後縁 42 から剥離される。

【0036】

図 6D は、第 4 の製造ステップ中のスライダ 32 の断面図を示す。後縁 42 上および第 1 の窪んだ溝 710 内に導電材料層を堆積して、結合パッド 50A を形成し、窪んだ溝 60A を規定する。窪んだ溝 60A は、この方法によって製造される最終的な窪んだ溝である。結合パッド 50A は、金などの導電性材料の薄い層であり得る。例示した実施例では、窪んだ溝 60A は約 2 ~ 約 2.5 ミクロンの深さ D を有し、約 4 ~ 約 5 ミクロンの幅 W5 を有する。窪んだ溝 60A 同士の間の結合パッド 50A の部分の幅 W6 も約 5 ミクロンである。他の実施例では、幅 W5 および W6 ならびに深さ D は変動し、したがって結合面 62A の接触面積も変動し得る。結合面 62A は、結合パッド 50A の外形寸法面積より約 10% ~ 約 40% 大きい表面積を有し得る。

【0037】

本発明は、多くの利点および利益をもたらすと認識されるであろう。たとえば、窪んだ溝によって、結合処理中のはんだ流を制御し、スライダおよびサスペンションパッドの所望の位置にはんだを位置決めすることが可能となる。このような流量制御により、結合強度が増大し、隣接するパッドへの橋絡の可能性が低下する。結合強度が増大すると、HDD を地面に落とすことなどによる衝撃に耐える HDD の能力が向上する。窪んだ溝は、スライダおよびサスペンションパッド上の有効はんだ結合表面積を増大させる効果も有する。結合表面積の増大によっても、はんだ結合強度を増大させることができる。これらの利点のすべてによって、スライダおよびサスペンションパッドを小型化し、かつパッド同士の間隔を減少させることが可能となる。これにより、最終的に、形状因子が減少したスライダを使用することが可能となる。またこれにより、スライダ上のスライダパッドの数を増加させることも可能となる。

【0038】

本発明を例示的な実施例を参照して説明したが、当業者であれば、発明の範囲から逸脱することなく、さまざまな変更が行なわれ得、その要素を均等物で置換し得ることを理解するであろう。また、本質的な範囲から逸脱することなく、本発明の教示に特定の状況または材料を適用する多くの変更が行なわれ得る。したがって、本発明は開示された特定の

10

20

30

40

50

実施例に限定されるものではなく、本発明は、添付の請求項の範囲内のすべての実施例を含む。たとえば、パッドがはんだ流を方向付けるための窪んだ溝を有する限り、パッドの寸法、形状、量、および位置をスライダ 32 上に例示したものから変化させることができる。また、図 3 および図 6 A ~ 図 6 D を参照して例示した製造および組立の方法を、窪んだ溝を有する結合パッドを形成するのに好適な他の方法によって修正またはさらに置換することができる。

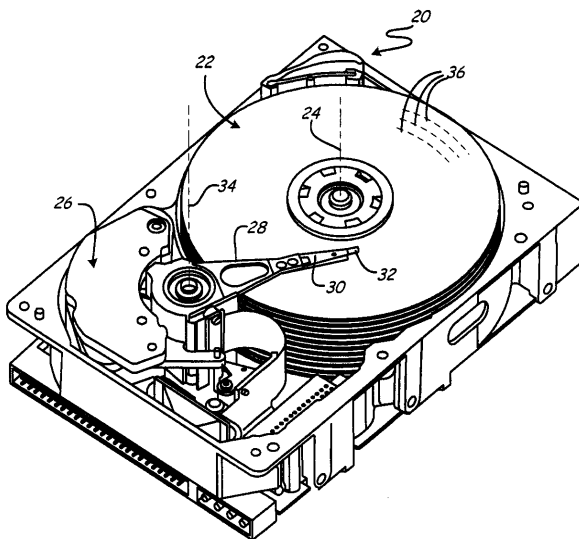
【符号の説明】

【 0 0 3 9 】

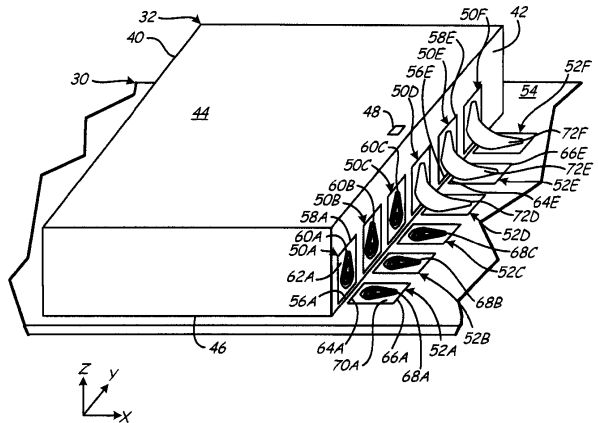
22 磁気記憶ディスク、24 軸、26 作動モータ、28 アクチュエータアーム、30 サスペンションアセンブリ、32 スライダ、40 前縁、42 後縁、44 空気軸受面、46 サスペンション対面表面、48 伝達ヘッド、50 A ~ 50 F スライダパッド、52 A ~ 52 F サスペンションパッド、54 サスペンション搭載面、56 A, 56 E, 64 A, 64 E 第 1 のエッジ、58 A, 58 E, 66 A, 66 E 第 2 のエッジ、60 A ~ 60 F, 68 A ~ 68 C 窪んだ溝、62 A, 70 A 結合面、72 D ~ 70 F はんだ継手。

10

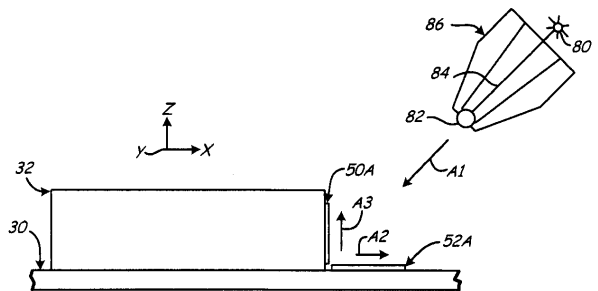
【図 1】



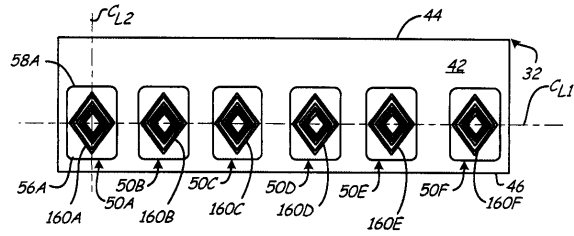
【図 2】



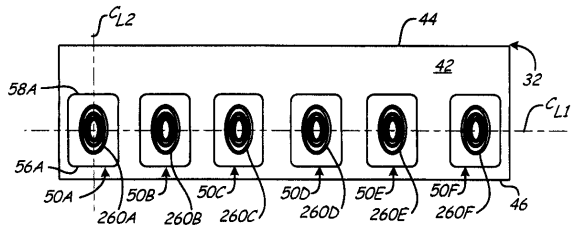
【図 3】



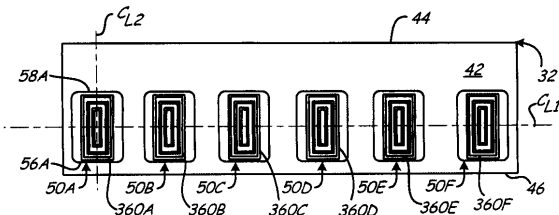
【図 4 A】



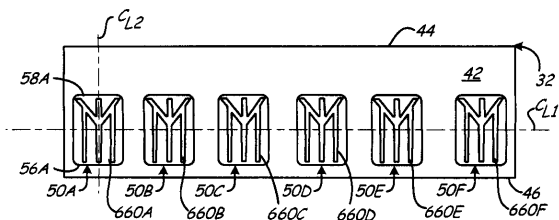
【図 4 B】



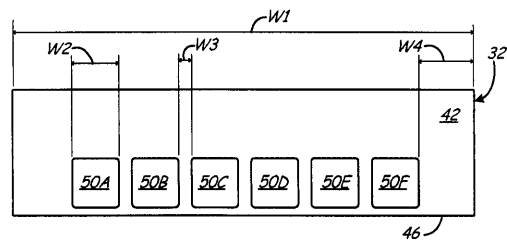
【図 4 C】



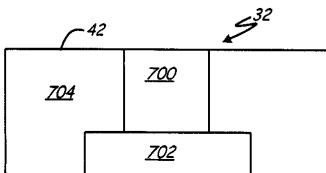
【図 4 G】



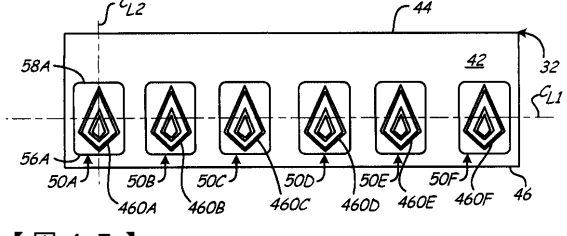
【図 5】



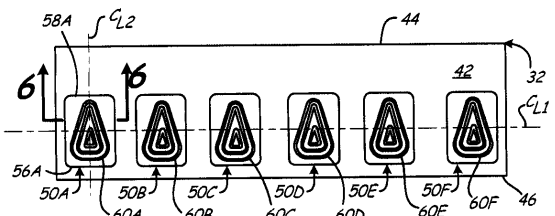
【図 6 A】



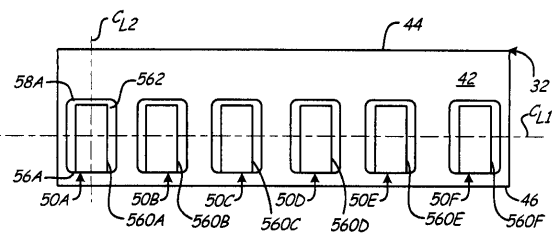
【図 4 D】



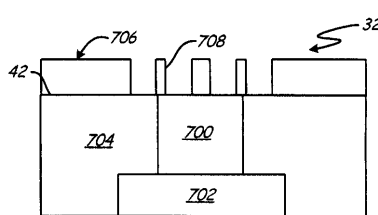
【図 4 E】



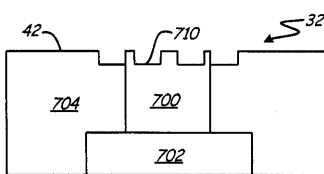
【図 4 F】



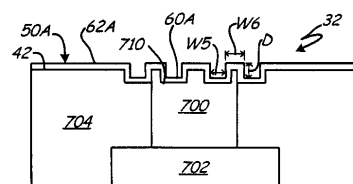
【図 6 B】



【図 6 C】



【図 6 D】



フロントページの続き

(74)代理人 100124523

弁理士 佐々木 真人

(72)発明者 エリック・ジョン・ハッチンソン

アメリカ合衆国、5 5 3 4 6 ミネソタ州、エデン・プレーリー、アサートン・ウェイ、7 5 9 0

(72)発明者 クリストファー・マイケル・アンガー

アメリカ合衆国、5 5 4 2 6 ミネソタ州、セント・ルイス・パーク、ウェスト・トゥウェンティ
ーフィフス・ストリート、8 0 2 1

審査官 莊司 英史

(56)参考文献 実開昭57-188315(JP, U)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

H 0 1 R 4 / 0 2